

Judul:

Aplikasi teknik sputtering Pt. Pada pengembangan PEMFC melalui pabrikasi membrane electrode assembly (MEA) dengan pengaruh kondisi operasi proses sputtering Pt

Pengarang/Penulis:

Wahyudi, author

Subjek:

Nomor Panggil:

S51730

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)